

## 令和4年度 中小企業技術者研修 <化学分析技術> 日程

回数	月日	班	時間数	午前 (9:30~12:30)		午後 (13:30~16:30)	
				科目	会場	科目	会場
1	11 / 11 (金)	A, B	3			開講式 (13:20~13:30)	
						化学の基礎 信頼性評価研究室 大岡千洋	第1研修室
2	11 / 18 11 / 25 (金)	A B	6	吸光光度分析 表面技術研究室 松村大植	第1研修室	吸光光度分析 表面技術研究室 松村大植 環境・有機材料研究室 柴田信行	研究棟5F (R505)
				ICP発光分光分析 金属材料研究室 大橋芳明	第2研修室	ICP発光分光分析 金属材料研究室 大橋芳明	研究棟5F (R513) 分光測定室
3	11 / 18 11 / 25 (金)	B A	6				
4	12 / 2 12 / 9 (金)	A B	6	イオンクロマトグラフィー 表面技術研究室 岸川允幸	第1研修室	イオンクロマトグラフィー 表面技術研究室 岸川允幸	研究棟5F (R505)
				走査電子顕微鏡観察 表面技術研究室 浅野成宏	第2研修室	走査電子顕微鏡観察 表面技術研究室 浅野成宏	研究棟2F (R214) 電子顕微鏡室
5	12 / 2 12 / 9 (金)	B A	6				
6	12 / 16 12 / 23 (金)	A B	6	蛍光X線分析 環境・有機材料研究室 柴田信行	第1研修室	蛍光X線分析 環境・有機材料研究室 柴田信行 表面技術研究室 松村大植	研究棟4F (R414) 研究棟4F (R408)
				走査電子顕微鏡分析 金属材料研究室 中村浩樹	第2研修室	走査電子顕微鏡分析 金属材料研究室 中村浩樹 表面技術研究室 浅野成宏	研究棟2F (R214) 電子顕微鏡室
7	12 / 16 12 / 23 (金)	B A	6				
8	1 / 6 1 / 13 (金)	A B	6	X線回折 信頼性評価研究室 木下武彦	第1研修室	X線回折 信頼性評価研究室 木下武彦 表面技術研究室 岸川允幸	研究棟4F (R414) X線測定室
				熱分析 表面技術研究室 川瀬聡	第2研修室	熱分析 表面技術研究室 川瀬聡	研究棟4F (R412) 無機材料測定室
9	1 / 6 1 / 13 (金)	B A	6				
10	1 / 20 1 / 27 (金)	A B	6	有機定性分析 環境・有機材料研究室 林朋子	第1研修室	有機定性分析 環境・有機材料研究室 林朋子 表面技術研究室 中野万敬	研究棟3F (R314) 研究棟4F (R412)
				ESCA 金属技術研究室 岡東寿明	第2研修室	ESCA 金属技術研究室 岡東寿明 表面技術研究室 川瀬聡	研究棟4F (R413) X線測定室
11	1 / 20 1 / 27 (金)	B A	6				
12	2 / 3 (金)	A, B	6	有機分析概説 表面技術研究室 中野万敬	第1研修室	無機分析概説 信頼性評価研究室 小野さとみ	第1研修室
				修了式 (16:30~) 第1研修室			